

# 第7回山梨エレクトロセラミックスセミナー

日 時：2010年7月2日（金）13:30-15:30

場 所：総合研究棟 2階 202 会議室

いつもお世話になっております。山梨大での研究活動の一環として、国内外の電子セラミックスの分野で活躍されている研究者の方々にその成果を発表していただく場として、新たに「山梨エレクトロセラミックスセミナー」を設立しました。その第7回として、以下の講演を行います。ぜひ、ご参加いただき、今後ともこの活動にご協力いただければ幸いです。

**講 師： 田沼 千秋 博士(工学)**

(東芝テック株式会社 技術企画部 コア技術開発センター グループ長)

**講演題目：「圧電アクチュエータとその応用」**

## 講演内容

- ・ 自己紹介、会社紹介…これまでに関わった開発の仕事の紹介
- ・ バイモルフ圧電アクチュエータ…簡便なアクチュエータとて多様な応用例を紹介
- ・ 高解像度撮像素子への応用…バイモルフ圧電アクチュエータを応用した商品の開発物語
- ・ インクジェットヘッドへの応用…現在の開発業務を紹介
- ・ 圧電アクチュエータの展望

問合せ先：和田 智志, Phone: 055-220-8555, e-mail: swada@yamanashi.ac.jp